



Juan Carlos Alvarado Alcocer

Modelagem Computacional de Reatores CVD para Filmes de Diamante

Uma abordagem interdisciplinar da
Engenharia



**Novas Edições
Acadêmicas**

Resumo de Modelagem Computacional de Reatores CVD para Filmes de Diamante: Uma abordagem interdisciplinar da Engenharia

[Acesse aqui a versão completa deste livro](#)